**平成28年度第１回電子顕微鏡スクール参加申込書**

大阪大学　超高圧電子顕微鏡センター　  
ナノテクノロジープラットフォーム事務局　宛

E-mail: [info-nanoplat@uhvem.osaka-u.ac.jp](mailto:info-nanoplat@uhvem.osaka-u.ac.jp)

|  |  |
| --- | --- |
| 氏名　（ふりがな） | （　　　　　　　　　　　　） |
| 所属　(研究室まで)  学生は指導教官名も |  |
| 役職　or 学年 |  |
| 連絡先 | E-mail:  TEL：　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX： |

|  |  |
| --- | --- |
| 専門分野 |  |
| 電顕使用歴 | 装置種類：　　　　　　　　　　　　　　　　経験年数： |
| 実習の希望コース  （Ａ～Eを記入） | 第１希望：  第２希望： |
| 当センターにて開始予定の研究テーマ |  |
| 研究内容の概要をご記入ください |  |
| その他連絡事項 |  |